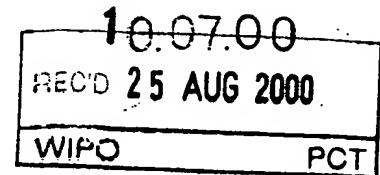


日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日

Date of Application: 1999年12月 8日

出願番号

Application Number: 平成11年特許願第348409号

出願人

Applicant(s): イビデン株式会社

BEST AVAILABLE COPY

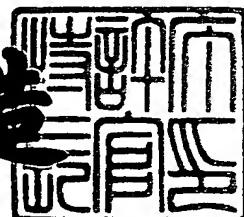
PRIORITY
DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 8月11日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3062644

【書類名】 特許願
【整理番号】 11-206-1
【提出日】 平成11年12月 8日
【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿
【国際特許分類】 H05K 1/34
【発明者】

【住所又は居所】 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方1-1 イビデン株式会社
大垣北工場内

【氏名】 莊谷 隆

【特許出願人】

【識別番号】 000000158

【氏名又は名称】 イビデン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100080687

【弁理士】

【氏名又は名称】 小川 順三

【電話番号】 03-3561-2211

【選任した代理人】

【識別番号】 100077126

【弁理士】

【氏名又は名称】 中村 盛夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011947

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多層プリント配線板用回路基板の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 硬質の絶縁性基材の両面に導体回路を有し、この絶縁性基材中に前記導体回路間を電気的に接続するビアホールが形成された多層プリント配線板用回路基板を製造するに当たって、その製造工程中に、少なくとも以下の（

1)～(4)の工程、すなわち、

(1) 一面に銅箔が貼付けられた絶縁性基材の他の面に、半硬化状態の樹脂接着剤層を形成し、その樹脂接着剤層上に樹脂フィルムを粘着させたのち、その樹脂フィルム上からレーザ照射を行って前記銅箔に達する非貫通孔を形成する工程、

(2) 前記非貫通孔内に導電性ペーストを充填しながら、あるいは充填した後、前記絶縁性基材を減圧条件下において、前記導電性ペーストを加圧する工程、

(3) 前記樹脂フィルムを絶縁性基材の表面から剥離させたのち、前記絶縁性基材の他の面から露出した導電性ペーストを覆って銅箔を加熱圧着して、前記導電性ペーストと銅箔とを電気的に接続させる工程、

(4) 前記絶縁性樹脂に貼付けられた銅箔をエッチングして、導体回路を形成する工程、

とを含むことを特徴とする多層プリント配線板用回路基板の製造方法。

【請求項2】 前記(1)の工程の後に、前記絶縁性基材をプラズマ雰囲気内に晒して、前記非貫通孔内に残留する樹脂残滓をプラズマクリーニングする工程を含んでいることを特徴とする請求項1に記載の多層プリント配線板用回路基板の製造方法。

【請求項3】 前記プラズマクリーニング処理は、前記回路基板の温度が60℃以下となるような、出力、真空度、反応ガス種および通電時間での条件下で行われることを特徴とする請求項2に記載の多層プリント配線板用回路基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、多層プリント配線板の製造に供される両面回路基板の製造方法についての提案である。

【0002】

【従来の技術】

最近の電子機器の小型・軽量・高速・高機能化の要求に応じて、従来のスルーホール構造の多層プリント配線板に代えて、高密度配線化に対応し易いインダストリーシャルビアホール構造（以下、IVH構造と略記する）を有する多層プリント配線板が提案されている。

【0003】

このIVH構造を有する多層プリント配線板というのは、積層体を構成する各層間絶縁層に、導体回路間を電気的に接続するビアホールが設けられている構造のプリント配線板である。このようなプリント配線板は、内層導体回路パターン相互間あるいは内層導体回路パターンと外層導体回路パターン間が、配線基板を貫通しないビアホール（ベリードビアホールあるいはブラインドビアホール）によって電気的に接続されていることが特徴である。それ故に、かかるIVH構造の多層プリント配線板は、スルーホールを形成するための領域を特別に設ける必要がなく、各層間接続を微細なビアホールだけで行うことができるため、電子機器の小型化、高密度化、信号の高速伝搬を容易に実現することができるものと期待されている。

【0004】

しかしながら、上記IVH構造の多層プリント配線板はその製造工程において、絶縁性樹脂基材として、ガラス布にエポキシ樹脂を含浸させたガラスエポキシプリプレグのような未硬化樹脂を採用していることに起因する問題点があった。

すなわち、プリプレグ上に銅箔を熱プレスによって接着し、それをエッティングして導体回路を形成した回路基板の複数枚を接着剤を介して積層し、その後、積層された回路基板を一括して熱プレスすることによって多層化する際、硬化した樹脂が収縮するために、ビアホールの位置がXY方向にずれるという現象が見られた。このような位置ずれに対処するには、ビアランド径を予め大きくしておく必要があるため、精密配線が困難であった。

【0005】

なお、このような問題点については、本願の発明者らは先に、特願平第10-179192号としてその改善方法を提案した。

このような改善提案は、従来のような未硬化樹脂からなる絶縁性基材ではなく、硬化した樹脂からなる樹脂基材をコア材とし、このコア材の片面または両面に導体回路を形成して、その導体回路間を充填ビアホールで接続した片面回路基板または両面回路基板についての提案であり、これらの複数枚を適宜組み合わせて積層し、一括加熱プレスすることによって多層プリント配線板を製造する技術である。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

ところが、上記の改善提案については、なお次のような解決すべき課題が残されていた。すなわち、先行提案技術においては、

絶縁性基材の両面に導体回路を有する回路基板の製造は、絶縁性基材に貫通孔を設け、その貫通孔内へ導電性ペーストを印刷等の方法で充填して充填ビアホールを形成した後、両面に銅箔を貼付け、その銅箔をエッチングすることによって両面に導体回路を形成していた。

【0007】

しかしながら、このような両面回路基板と片面回路基板とを積層して多層プリント配線板を製造する際に、両面回路基板と片面回路基板とを別個の製造ラインにおいて製造しなければならず、多層プリント配線板の製造コストを押し上げているという現実的な問題がある。

【0008】

さらに、両面／片面回路基板の製造工程においては、導電性ペーストの充填前の攪拌時あるいは印刷時において、導電性ペースト内に気泡が巻き込まれる、すなわち、気泡混入の問題がある。

この導電性ペーストへの気泡混入の程度は、一般的には、貫通孔内に充填するよりも非貫通孔内に充填する場合の方が大きいが、いずれの場合でも気泡混入を極力減少させることが層間接続抵抗を安定化させるためには必要である。

【0009】

気泡混入を減少させる技術として、導電性ペーストを充填しながらあるいは充填した後、充填されたペーストを減圧下において加圧することによって、導電性ペースト内に巻き込まれた気泡を除去する、いわゆる真空加圧脱泡という方法が提案されているが、このような技術を貫通孔内への充填に効率的に適用することは難しく、導電性ペースト内に混入した気泡の残留を完全に回避することは困難である。

【0010】

そこで、発明者らは絶縁性基材に設けた貫通孔内に導電性ペーストを充填する工程をなくして、片面回路基板と一部共通する製造工程、すなわち、一面に銅箔を貼付けた絶縁性基材に非貫通孔を設け、その非貫通孔に導電性ペーストを充填する工程を含んだ両面回路基板の製造方法を提案するものである。

本発明は、改善提案技術が抱える上記問題点に鑑みてなされたものであり、その主たる目的は、製造コストを低減させ、かつ層間接続抵抗を安定化させることができる多層プリント配線板用の両面回路基板の製造方法を提案することにある。

【0011】

【課題を解決するための手段】

発明者らは、上掲の目的を実現するために銳意研究した結果、以下の内容を要旨構成とする本発明に想到した。

本発明の多層プリント配線板用両面回路基板の製造方法は、絶縁性基材の両面に導体回路を有し、この絶縁性基材中に前記導体回路間を電気的に接続するビアホールが形成された多層プリント配線板用両面回路基板を製造するに当たって、その製造工程中に、少なくとも以下の（1）～（4）の工程、すなわち、

（1）一面に銅箔が貼付けられた絶縁性基材の他の面に、半硬化状態の樹脂接着剤層を形成し、その樹脂接着剤層上に樹脂フィルムを粘着させたのち、その樹脂フィルム上からレーザ照射を行って前記銅箔に達する非貫通孔を形成する工程、

- (2) 前記非貫通孔内に導電性ペーストを充填しながら、あるいは充填した後、前記絶縁性基材を減圧条件下において、前記導電性ペーストを加圧する工程、
- (3) 前記樹脂フィルムを絶縁性基材の表面から剥離させたのち、前記絶縁性基材の他の面から露出した導電性ペーストを覆って銅箔を加熱圧着して、前記導電性ペーストと銅箔とを電気的に接続させる工程、
- (4) 前記絶縁性樹脂に貼付けられた銅箔をエッティングして、導体回路を形成する工程、

とを含むことを特徴とする。

【0012】

上記製造方法において、(2)の工程の後に、絶縁性基材をプラズマ雰囲気内に晒して、その非貫通孔内に残留する樹脂残滓をプラズマクリーニングする工程を含んでいることが望ましい。

また、上記プラズマクリーニング処理は、回路基板の温度が60℃以下となるような、出力、真空度、反応ガス種、通電時間での条件下で行われることが望ましい。

【0013】

【発明の実施の形態】

本発明にかかる両面回路基板の製造方法の特徴は、全層がIVH構造を有する多層プリント配線板のコアとなる回路基板として用いられるのに好適な両面回路基板を、硬質の絶縁性基材に貫通孔を設けることなく、片面回路基板と一部共通の工程にて製造することに特徴がある。

【0014】

すなわち、硬質の絶縁性基材の一方の面に銅箔を貼付け、その絶縁性基材の他方の面から銅箔に達する非貫通孔を形成した後に、その非貫通孔内に導電性ペーストを充填しながら、あるいは充填した後、絶縁性基材を減圧条件下において、導電性ペーストを加圧して充填ピアホールを形成し、さらに絶縁性基材の他方の面から露出する導電性ペーストを覆って銅箔を貼付けた後に、絶縁性基材の両面に貼付けられた銅箔をエッティングすることによって、両面に導体回路を有する回路基板を製造することを特徴とする。

【0015】

このような構成によれば、片面回路基板と一部共通な製造工程を経て製造できるので、製造コストの低減を図ることができ、また、一面に銅箔が貼付けられた絶縁性基材に設けた非貫通孔内に、真空加圧脱泡によって導電性ペーストを充填するので、導電性ペーストへの気泡の残留を極力抑えることができる。

また、非貫通孔内への導電性ペーストの充填前に、非貫通孔内をプラズマクリーニングによってデスマニア処理することによって、PETフィルムや樹脂接着剤に損傷を与えることなく、非貫通孔に残留する樹脂残滓を効果的に除去することができ、真空加圧脱泡による導電性ペーストの充填と相乗して、安定した層間接続抵抗を得ることができる。

【0016】

本発明の製造方法において用いられる絶縁性基材は、従来のような半硬化状態のプリプレグではなく、完全に硬化した樹脂材料から形成される硬質の絶縁性基材であり、このような材料を用いることによって、絶縁性基材上へ銅箔を加熱プレスによって圧着させる際に、プレス圧による絶縁性基材の最終的な厚みの変動がなくなるので、ピアホールの位置ずれを最小限度に抑えて、ピアランド径を小さくできる。したがって配線ピッチを小さくして配線密度を向上させることができる。また、基材の厚みを実質的に一定に保つことができるので、充填ピアホール形成用の非貫通孔をレーザ加工によって形成する場合には、そのレーザ照射条件の設定が容易となる。

【0017】

上記絶縁性基材としては、厚さが20～600μmのガラス布エポキシ基材が用いられるのが好ましい。その理由は、20μm未満の厚さでは、強度が低下して取扱が難しくなるとともに、電気的絶縁性に対する信頼性が低くなり、600μmを超える厚さでは微細なピアホールの形成および導電性ペーストの充填が難しくなるとともに、基板そのものが厚くなるためである。

【0018】

上記絶縁性基材の一方の表面には、適切な樹脂接着剤を介して銅箔が貼り付けられ、後述するようなエッティング処理によって、導体回路が形成される。このよ

うな絶縁性基材上への銅箔の貼付に代えて、絶縁性基材上に予め銅箔が貼付された片面銅張積層板を用いることもできる。

【0019】

上記銅箔が貼付けられた絶縁性基材の表面と反対側の表面には、半硬化状態の樹脂接着剤層を介して保護フィルムを粘着させ、その保護フィルム上からレーザ照射が行われる。

この樹脂接着剤は、後述するように銅箔を絶縁性基材の表面に接着するためのものであり、たとえば、ビスフェノールA型エポキシ樹脂から形成され、その厚みは10~50μmの範囲が好ましい。

【0020】

また、樹脂接着剤層の上に貼付けられる保護フィルムは、絶縁性基材の表面から銅箔に達する非貫通孔内に導電性ペーストを充填し、かつその直上にバンプを形成するための印刷用マスクとして機能し、絶縁性基材に非貫通孔を形成した後は、接着剤層から剥離されるような粘着剤層を有する。この樹脂フィルムは、たとえば、粘着剤層の厚みが1~20μmであり、フィルム自体の厚みが10~50μmであるPETフィルムから形成されるのが好ましい。

その理由は、PETフィルムの厚さに依存して、導電性ペーストの絶縁性基材表面からの突出量が決まるので、10μm未満の厚さでは突出量が小さすぎて接続不良になりやすく、逆に50μmを超えた厚さでは、溶融した導電性ペーストが接続界面において拡がりすぎるので、ファインパターンの形成ができないからである。

【0021】

上記樹脂接着剤層と保護フィルムとが貼付けられてた絶縁性基材に対して、保護フィルム上からレーザ照射を行って、非貫通孔を形成する。

上記範囲の厚さを有するガラスエポキシ基板上に形成される非貫通孔は、パルスエネルギーが0.5~100mJ、パルス幅が1~100μs、パルス間隔が0.5ms以上、ショット数が3~50の条件で照射される炭酸ガスレーザによって形成されることが好ましく、その口径は、50~250μmの範囲であることが望ましい。

その理由は、50μm未満では非貫通孔内に導電性ペーストを充填し難くなると共に、接続信頼性が低くなるからであり、250μmを超えると、高密度化が困難

になるからである。

【0022】

非貫通孔に導電性ペーストを充填する前に、非貫通孔の内壁面に残留する樹脂残滓を取り除くためのデスマニア処理を行うことが接続信頼性確保の点から望ましく、絶縁性基材上に接着剤層や保護フィルムが貼付けられた状態で行うため、たとえば、プラズマ放電やコロナ放電等を用いたドライデスマニア処理によることが望ましい。ドライデスマニア処理のうち、プラズマクリーニング装置を使用したプラズマクリーニングがとくに好ましい。

【0023】

上記プラズマクリーニングは、非貫通孔が形成された絶縁性基材を、その開口を上方に向けた状態で、公知のプラズマクリーニング装置のチャンバー内に設けた電極上に載置し、銅箔を絶縁性基材に貼付けてある接着剤層およびレーザ加工の際に絶縁性基材上に貼付けられた接着剤層や保護フィルムの温度が、それらの樹脂の軟化温度よりも低い温度になるように、電極自体を冷却しながらプラズマクリーニングを行うように行なうことが望ましく、そのような処理によって、脂残滓がプラズマクリーニングされるとともに、樹脂接着剤の軟化に起因する開口の位置ずれや保護フィルムの剥離を効果的に防止することができる。この際、絶縁性基材をチャンバー内の電極に直接接触しないように、シリコンゴム等からなる熱シールド材を介して載置すれば、より効果的である。

【0024】

上記絶縁性基材の非貫通孔に対するデスマニア処理の後、真空加圧脱泡法によつて、非貫通孔内に充填される導電性ペーストは、製造コストを低減させ、歩留まりを向上させるのに好適である。

上記導電性ペーストとしては、銀、銅、金、ニッケル、半田から選ばれる少なくとも1種以上の金属粒子を含む導電性ペーストを使用できる。

【0025】

また、前記金属粒子としては、金属粒子の表面に異種金属をコーティングしたものも使用できる。具体的には銅粒子の表面に金、銀から選ばれる貴金属を被覆した金属粒子を使用することができる。

上記導電性ペーストとしては、金属粒子に、エポキシ樹脂、フェノール樹脂などの熱硬化性樹脂、ポリフェニレンスルフイド（P P S）などの熱可塑性樹脂を加えた有機系導電性ペーストを用いることもできる。

【0026】

このような導電性ペーストの非貫通孔内への充填は、メタルマスクを用いた印刷による方法や、スクリージやディスペンサーを用いた方法等のいずれの方法でも可能である。

また、減圧条件および印加する圧力は、導電性ペーストの粘度、溶剤の種類や量、スルーホールやビアホールの開口径および深さに応じて決定され、このような適切な条件下での導電性ペーストへの圧力印加は、例えば、公知のプレス装置やドライフィルム形成用の真空ラミネータを用いて行うことができる。

さらに、必要に応じて、開口内に充填された導電性ペーストを加熱して、その流動性を高めることによって、気泡排除の時間を短縮することができる。

【0027】

上記絶縁性基材の非貫通孔内に導電性ペーストが充填された後に、保護フィルムが剥離され、加熱プレスによって、絶縁性基材上に残った半硬化状態の樹脂接着剤層を介して銅箔が貼付けられる。

上記銅箔の厚さは、5~18 μ mが望ましく、また加熱プレスは、適切な温度および加圧力のもとで行なわれる。より好ましくは、減圧下において加熱プレスが行なわれ、半硬化状態の樹脂接着剤層のみを硬化することによって、銅箔を絶縁性基材に対してしっかりと接着され得るので、従来のプリプレグを用いた回路基板に比べて製造時間が短縮される。

【0028】

上記絶縁性基材の一面に貼付けられた銅箔は、前述したように絶縁性基材の他の面に予め貼付けてある銅箔とともに、適切なエッティング処理が施されて、絶縁性基材の両面に所望の導体回路が形成される。

【0029】

このように導体回路が絶縁性基材の両面に形成されるような回路基板は、多層プリント配線板を形成する際のコア基板として適切であるが、各ビアホールに対

応した基板表面には、導体回路の一部としてのビアランド(パッド)が、その口径が50~250μmの範囲に形成されるのが好ましい実施の形態である。

【0030】

また、導体回路が絶縁性基材の片面に形成されるような回路基板は、積層用回路基板として適切であり、ビアホールに充填された導電性ペーストを基板表面から所定量だけ露出させて突起状導体を形成することが好ましい。

【0031】

以下、本発明にかかる多層プリント配線板用両面回路基板の製造方法の一例について、図1を参照にして具体的に説明する。

①本発明にかかる多層プリント配線板用両面回路板を製造するに当たって、絶縁性基材10の片面に銅箔が12が貼付けられたものを出発材料として用いる(図1(a)参照)。

この絶縁性基材10は、たとえば、ガラス布エポキシ樹脂基材、ガラス布ビスマレイミドトリアジン樹脂基材、ガラス布ポリフェニレンエーテル樹脂基材、アラミド不織布-エポキシ樹脂基材、アラミド不織布-ポリイミド樹脂基材から選ばれるリジッド(硬質)な積層基材が使用され得るが、ガラス布エポキシ樹脂基材が最も好ましい。

【0032】

上記絶縁性基材10の厚さは、20~600μmが望ましい。その理由は、20μm未満の厚さでは、強度が低下して取扱が難しくなるとともに、電気的絶縁性に対する信頼性が低くなり、600μmを超える厚さでは微細なビアホールの形成および導電性ペーストの充填が難しくなるとともに、基板そのものが厚くなるためである。

【0033】

また銅箔12の厚さは、5~18μmが望ましい。その理由は、後述するようなレーザ加工を用いて、絶縁性基材にビアホール形成用の非貫通孔を形成する際に、薄すぎると貫通してしまうからであり、逆に厚すぎるとエッチングにより、ファインパターンを形成し難いからである。

上記絶縁性基材10および銅箔12としては、特に、エポキシ樹脂をガラスクロス

に含漬させてBステージとしたプリプレグと、銅箔とを積層して加熱プレスすることにより得られる片面銅張積層板を用いることが好ましい。その理由は、銅箔12が後述するようにエッチングされた後の取扱中に、配線パターンやピアホールの位置がずれることなく、位置精度に優れるからである。

【0034】

②このような絶縁性基材10の銅箔12が貼付けられた表面と反対側の表面に、半硬化状態の接着剤、すなわちBステージの接着剤層14を設け、さらに、その接着剤層14の上に保護フィルム16を貼付ける（図1(b)参照）。

この接着剤14は導体回路を形成する銅箔を接着するためのものであり、たとえば、エポキシ樹脂ワニスが使用され、その層厚は10～50μmの範囲が好ましい。

この保護フィルム16は、後述する導電性ペーストの印刷用マスクとして使用され、たとえば、表面に粘着層を設けたポリエチレンテレフタレート（PET）フィルムが使用され得る。

前記PETフィルム16は、粘着剤層の厚みが1～20μm、フィルム自体の厚みが10～50μmであるようなものが使用される。

【0035】

③ついで、絶縁性基材10上に貼付けられたPETフィルム16上からレーザ照射を行って、PETフィルム16および接着剤層14を貫通して、絶縁性基材10の表面から銅箔12に達する非貫通孔18を形成する（図1(c)参照）。

このレーザ加工は、パルス発振型炭酸ガスレーザ加工装置によって行われる。加工条件は、パルスエネルギーが2.0～10.0mJ、パルス幅が1～100μs、パルス間隔が0.5ms以上、ショット数が10～50の範囲内であることが望ましい。

このような加工条件のもとで形成され得る非貫通孔18の口径は、50～250μmであることが望ましい。

【0036】

④前記③の工程で形成された非貫通孔18の内壁面に残留する樹脂残滓を取り除くために、デスマニア処理を行う。このデスマニア処理としては、プラズマ放電、コロナ放電等を用いたドライデスマニア処理が、接続信頼性の確保の点から望ましく、特に、本発明者らが開発した新規なプラズマクリーニング方法によって、デスマ

ア処理を行うことが好ましい。

このプラズマクリーニング方法は、非貫通孔18が形成された絶縁性基材10を、その開口を上方に向けた状態で、公知のプラズマクリーニング装置のチャンバー内に設けた電極上に載置し、銅箔12を絶縁性基材10に貼付けている接着剤層および上記③の工程におけるレーザ加工の際に絶縁性基材10上に貼付けられた接着剤層14や保護フィルム16の温度が、それらの樹脂の軟化温度、たとえば、60℃よりも低い温度になるように、電極自体を冷却しながらプラズマクリーニングを行うようにした方法であり、樹脂残滓がプラズマクリーニングされるとともに、樹脂接着剤の軟化に起因する開口の位置ずれや保護フィルムの剥離を効果的に防止することができる。この際、絶縁性基材10をチャンバー内の電極に直接接触しないように、シリコンゴム等からなる熱シールド材を介して載置すれば、より効果的である。

【0037】

⑤次に、デスマニア処理された非貫通孔18内に印刷によって導電性ペースト20を充填する（図1(d)参照）。

その後、基板全体を真空チャンバー（図示を省略）内のステージ上に固定し、 $1 \times 10^{-3} \sim 5 \times 10^{-3}$ Paの減圧下において、絶縁性基材10の導電性ペースト20の露出側の表面を適切なプレス装置（図示を省略）によって、数分間だけ加圧する。

【0038】

⑥その後、PETフィルム16を接着剤層14の表面から剥離させたのち（図1(e)参照）、銅箔24を接着剤層14を介して絶縁性基材10の片面に加熱プレスによって圧着して、接着剤層14を硬化させる（図1(f)参照）。その際、銅箔24は硬化した接着剤層14を介して絶縁性基材10に接着され、導電性ペースト20と銅箔24とが電気的に接続される。この銅箔24の厚さは、5~18 μmが望ましい。

【0039】

⑦ついで、絶縁性基材10の両面に貼付けられた銅箔12および24上に、それぞれエッチング保護フィルムを貼付けて、所定の回路パターンのマスクで披覆した後、エッチング処理を行って、導体回路26および28（ピアランドを含む）を形成する

(図1(g)参照)。

この処理工程においては、先ず、銅箔12および24の表面に感光性ドライフィルムレジストを貼付した後、所定の回路パターンに沿って露光、現像処理してエッチングレジストを形成し、エッチングレジスト非形成部分の金属層をエッチングして、ピアランドを含んだ導体回路パターン26および28を形成する。

エッティング液としては、硫酸一過酸化水素、過硫酸塩、塩化第二銅、塩化第二鉄の水溶液から選ばれる少なくとも1種の水溶液が望ましい。

上記銅箔12および24をエッティングして導体回路26および28を形成する前処理として、ファインパターンを形成しやすくするため、あらかじめ、銅箔の表面全面をエッティングして厚さを1~10μm、より好ましくは2~8μm程度まで薄くすることができる。

導体回路の一部としてのピアランドは、その内径がピアホール径とほぼ同様であるが、その外径は、50~250μmの範囲に形成されることが好ましい。

【0040】

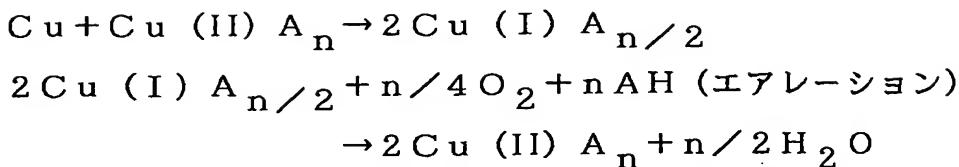
⑧次に、前記⑦の工程で形成した導体回路26および28の表面を粗化処理して（粗化層の表示は省略する）、コア用の両面回路基板30を形成する。

この粗化処理は、多層化する際に、接着剤層との密着性を改善し、剥離（デラミネーション）を防止するためである。

粗化処理方法としては、例えば、ソフトエッティング処理や、黒化（酸化）一還元処理、銅ニッケルーリンからなる針状合金めっき（荏原ユージライト製：商品名インタープレート）の形成、メック社製の商品名「メックエッチボンド」なるエッティング液による表面粗化がある。

【0041】

この実施形態においては、上記粗化層の形成は、エッティング液を用いて形成されるのが好ましく、たとえば、導体回路の表面を第二銅錯体と有機酸の混合水溶液からエッティング液を用いてエッティング処理することによって形成することができる。かかるエッティング液は、スプレーやバブリングなどの酸素共存条件下で、銅導体回路を溶解させることができ、反応は、次のように進行するものと推定される。



式中、Aは錯化剤（キレート剤として作用）、nは配位数を示す。

【0042】

この式に示されるように、発生した第一銅錯体は、酸の作用で溶解し、酸素と結合して第二銅錯体となって、再び銅の酸化に寄与する。本発明で用いられる第二銅錯体は、アゾール類の第二銅錯体がよい。この有機酸-第二銅錯体からなるエッティング液は、アゾール類の第二銅錯体および有機酸（必要に応じてハロゲンイオン）を、水に溶解して調製することができる。

このようなエッティング液は、たとえば、イミダゾール銅(II)錯体 10重量部、グリコール酸 7重量部、塩化カリウム 5重量部を混合した水溶液から形成される。

【0043】

本発明にかかる多層プリント配線板用両面回路基板は、上記①～⑧の工程にしたがって製造され、多層プリント配線板のコア用回路基板として好適である。

次に、このような両面回路基板の表面および裏面にそれぞれ積層される片面回路基板の製造方法について、図2を参照にして説明する。

【0044】

(1) まず、両面回路基板の製造方法の上記①～⑤の工程にしたがって処理された後に（図2(a)-2(d)参照）、レーザ照射によって開口が形成されたPETフィルム16を剥離させ（図2(e)参照）、その後、接着剤層14の表面および絶縁性基材10の表面から露出する導電性ペースト20を覆って、新たなPETフィルム32を貼付けてエッティング保護フィルムとする（図2(f)参照）。

【0045】

(2) さらに、上記⑦の工程にしたがったエッティング処理によって、片面に導体回路34が形成された片面回路基板40を得ることができる（図2(g)参照）。

エッティング処理の終了後に、PETフィルム32を剥離させた状態では、非貫通孔18内に充填した導電性ペースト20は、絶縁性基材10の表面からほぼ接着剤層14の

厚さとPETフィルム16の厚さとを加えた分だけ突出しており、この突出部分36（以下、「突起状導体」という）の高さは、 $5\sim30\mu\text{m}$ の範囲が望ましい。

その理由は、 $5\mu\text{m}$ 未満では、接続不良を招きやすく、 $30\mu\text{m}$ を越えると抵抗値が高くなると共に、加熱プレス工程において突起状導体36が熱変形した際に、絶縁性基板の表面に沿って拡がりすぎるので、ファインパターンが形成できなくなるからである。

【0046】

また、上記導電ペースト20から形成される突起状導体36は、プレキュアされた状態であることが望ましい。その理由は、突起状導体36は半硬化状態でも硬く、その先端は接着剤層14から突出しているので、積層プレスの段階で接着剤層14が軟化する前に、積層される他の回路基板の導体回路（導体パッド）と電気的接触が可能となるからである。また、加熱プレス時に変形して接触面積が増大し、導通抵抗を低くすることができるだけでなく、突起状導体36の高さのばらつきを是正することができる。

【0047】

このように、絶縁性基材10の一方の表面に導体回路34を有し、他方の表面には導電性ペーストの一部が露出して形成される突起状導体36を有している片面回路基板40は、予め製造されたコア用回路基板30に積層されて多層化される。

図3は、コア用両面回路基板30の両面に、3枚の片面回路基板40、42および44が積層されてなる4層基板が、加熱温度 $150\sim200^\circ\text{C}$ 、加圧力 $1\text{M}\sim4\text{MPa}$ の条件のもとで、1度のプレス成形により一体化された多層プリント配線板を示している。

このように、加圧と同時に加熱することで、各片面回路基板の接着剤層14が硬化し、隣接する片面回路基板との間で強固な接着が行われる。なお、熱プレスとしては、真空熱プレスを用いることが好適である。

【0048】

なお、絶縁性基材の表面に予め形成された接着剤層14に代えて、各片面回路基板が製造されて後、多層化する段階において、絶縁性基材の突起状導体側の表面全体および／または導体回路側の表面全体に接着剤を塗布し、乾燥化した状態の

未硬化樹脂からなる接着剤層として形成することもできる。この接着剤層は、取扱が容易になるため、プレキュアしておくことが好ましく、その厚さは、5~50 μm の範囲が望ましい。

上述した実施形態では、コア用両面回路基板と3層の片面回路基板とを用いて4層に多層化したが、5層あるいは6層を超える多層プリント配線板の製造にも適用できる。

【0049】

【実施例】

(実施例1)

(1) エポキシ樹脂をガラスクロスに含漬させてBステージとしたプリプレグと、銅箔とを積層して加熱プレスすることにより得られる片面銅張積層板を基板として用いる。絶縁性基材10の厚さは75 μm 、銅箔12の厚さは、12 μm とした。

【0050】

(2) このような絶縁性基材10の銅箔12が貼付けられた表面と反対側の表面に、Bステージのエポキシ樹脂からなる厚さ25 μm の接着剤層14を設け、さらに、その接着剤層14の上に厚さ22 μm のPETフィルム16を貼付ける。

上記PETフィルム16は、厚みが10 μm の粘着剤層と、厚みが12 μm のPETフィルムベースとからなる。

【0051】

(3) 次いで、PETフィルム16上から、以下のようなレーザ加工条件でパルス発振型炭酸ガスレーザを照射して、ピアホール形成用の非貫通孔18を形成する。

〔レーザ加工条件〕

パルスエネルギー 4.0 mJ

パルス幅 15 μs

パルス間隔 2 ms 以上

ショット数 5

【0052】

(4) さらに、非貫通孔18の開口内壁に残留する樹脂を取り除くために、以下の
ような条件にて、プラズマ装置を用いたプラズマクリーニング処理を施す。

【プラズマクリーニング条件】

電極冷却方式： 水冷

伝熱シート： 金属粒子入シリコン樹脂

反応ガス： O_2 と CF_4 との混合ガス ($O_2 : CF_4 = 70 : 30$)

チャンバー内真空度： 550 Torr

出力： 500W

通電時間： 3分

回路基板温度： 60°C

【0053】

(5) 次いで、導電性ペースト20を、PETフィルム16を印刷マスクとして、貫
通孔18の内部に充填して、 $150 \mu m \phi$ の充填ビアホール22を形成する。
その際、以下のような条件で真空加圧脱泡を行う。

【真空加圧脱泡条件】

真空度： $2.5 \times 10^{-3} Pa$

加圧力： 2 MPa

【0054】

(6) PETフィルム16を接着剤層14から剥離した後、厚さ $12 \mu m$ の銅箔24を、
以下のような条件のもとで接着剤層14上に加熱プレスする。

【加熱プレス条件】

加熱温度 180°C

加熱時間 70分

圧力 2 MPa

真空度 $2.5 \times 10^{-3} Pa$

その後、銅箔12および24に適切なエッティング処理を施して、導体回路26および
28（ビアランドを含む）を形成して、両面回路基板30を作製した。

【0055】

(比較例1)

①硬化されたガラス布エポキシ樹脂基材（厚さ $75\mu\text{m}$ ）からなる絶縁性基材の両面に接着剤を塗布し、 100°C で30分間の乾燥を行って厚さ $20\mu\text{m}$ の接着剤層を形成し、さらにその接着剤層の上に、厚みが $10\mu\text{m}$ の粘着剤層を有し、フィルム自体の厚みが $12\mu\text{m}$ のPETフィルムをラミネートする。

【0056】

②次いで、PETフィルム上からパルス発振型炭酸ガスレーザを照射してピアホール形成用の貫通孔を形成し、さらにPETフィルムを印刷マスクとして、印刷によって貫通孔内部に導電性ペーストを充填して、 $150\mu\text{m}\phi$ の充填ピアホールを形成する。

【0057】

③PETフィルムを接着剤層から剥離した後、厚さ $12\mu\text{m}$ の銅箔を、加熱温度 180°C 、加熱時間70分、圧力 2MPa 、真密度 $2.5 \times 10^3\text{Pa}$ の条件のもとで、接着剤層上に加熱プレスする。

④その後、基板両面の銅箔に適切なエッチング処理を施して、導体回路およびビアランドを形成して、コア用両面回路基板を作製した。

【0058】

上記実施例1と比較例1によって製造された両面回路基板について、非貫通孔内に残留する樹脂残滓の程度とボイドレスの程度をX線顕微鏡（EV-1100 PC2）によって調べた。

その結果、実施例1においては、 $500,000$ 個のピアホール中のボイド数は0であり、比較例1においては、 $10,000$ 個のピアホール中のボイド数は5であった。

【0059】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、片面回路基板と一部共通な製造工程を経て製造できるので、製造コストの低減を図ることができ、また、一面に銅箔が貼付けられた絶縁性基材に設けた非貫通孔内に、真空加圧脱泡によって導電性ペーストを充填するので、導電性ペーストへの気泡の残留を極力抑えることができ、層間接続抵抗の安定化を図ることができる。

また、非貫通孔内への導電性ペーストの充填前に、非貫通孔内をプラズマクリーニングによってデスマニア処理することによって、P E T フィルムや樹脂接着剤に損傷を与えることなく、非貫通孔に残留する樹脂残滓を効果的に除去することができ、真空加圧脱泡による導電性ペーストの充填と相乗して、更に安定した層間接続抵抗を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の多層プリント配線板用両面回路基板の製造工程の一部を示す図である

【図2】

本発明の両面回路基板に積層される片面回路基板の製造工程の一部を示す図である。

【図3】

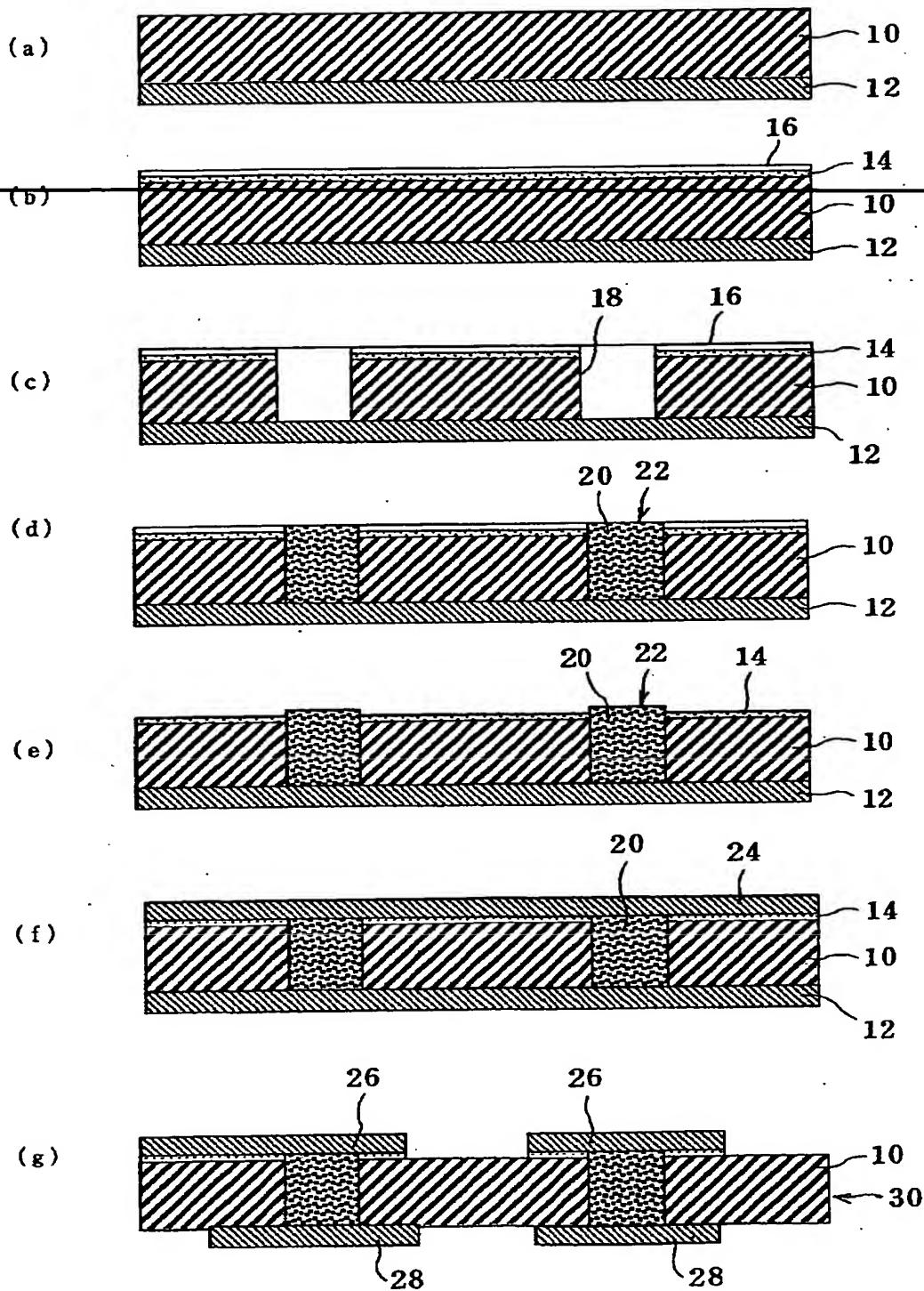
本発明による両面回路基板と片面回路基板とを積層した4層配線板を示す図である。

【符号の説明】

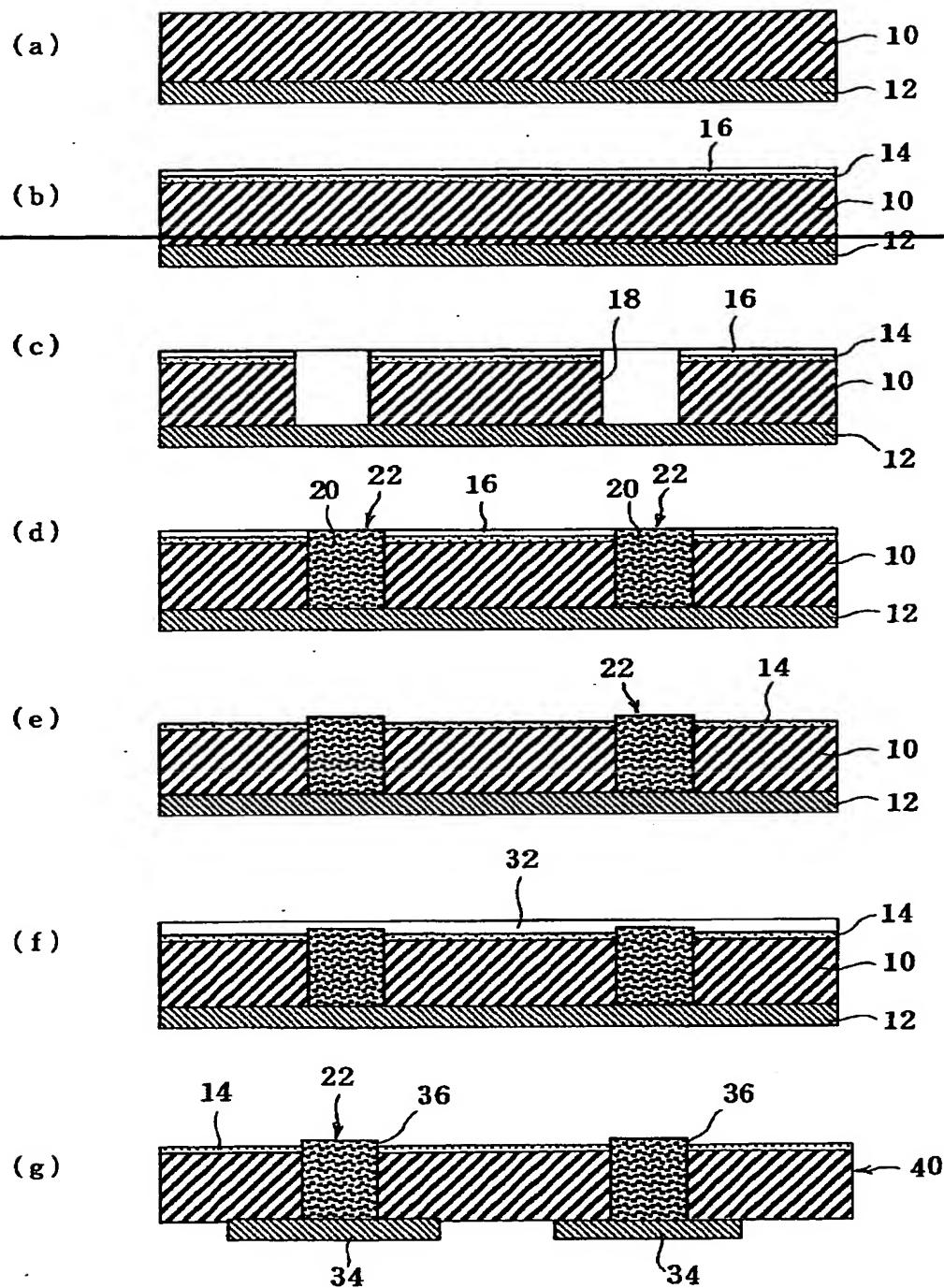
- 1 0 絶縁性基材
- 1 2 銅箔
- 1 4 樹脂接着剤
- 1 6 P E T フィルム
- 1 8 非貫通孔
- 2 0 導電性ペースト
- 2 2 充填ピアホール
- 2 4 銅箔
- 2 6、2 8 導体回路
- 3 0 コア用両面回路基板
- 3 6 突起状導体
- 4 0、4 2、4 4 積層用片面回路基板

【書類名】 図面

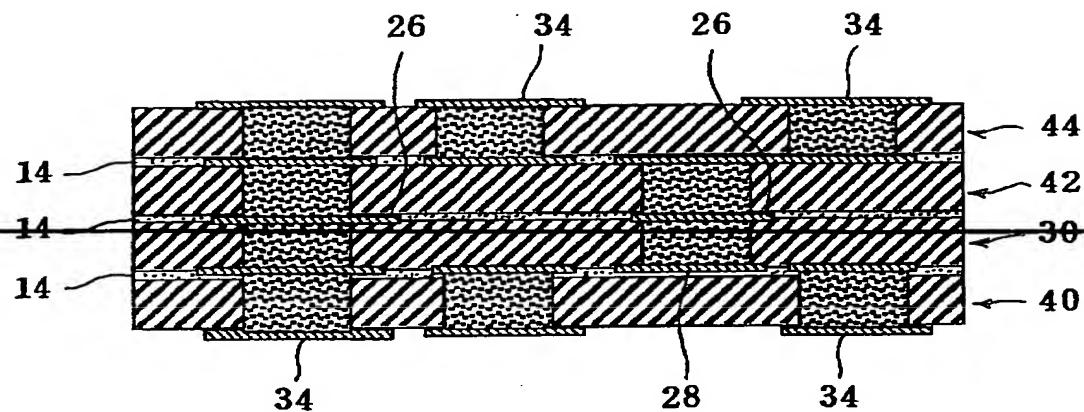
【図1】



【図2】



【図3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 製造コストを低減させ、かつ層間接続抵抗を安定化させることができ
る多層プリント配線板用の両面回路基板の製造方法を提案すること。

【解決手段】 一面に銅箔12が貼付けられた絶縁性基材10の他の面からレー
ザ照射を行って銅箔に達する非貫通孔18を形成し、その非貫通孔18内に導電
性ペースト20を真空加圧脱泡によって充填してビアホール22を形成し、その
後、絶縁性基材10の他の面から露出した導電性ペーストを覆って銅箔24を加
熱圧着し、絶縁性樹脂の両面に貼付けられた銅箔12、24をエッチングして導
体回路26、28を有する両面回路板を製造する。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号 [000000158]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由] 新規登録

住 所 岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

氏 名 イビデン株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)